2019年1月29日

会員　各位

一般社団法人　日本粉体工業技術協会

粒子積層技術分科会

コーディネータ	九州工業大学教授	山村　方人
副コーディネータ	金沢大学教授	瀬戸　章文
代表幹事	㈱村田製作所	中尾　修也
副代表幹事	㈱日清製粉グループ本社	中村　圭太郎

平成 30 年度　第 2 回粒子積層技術分科会

このたび、第 2 回微粒子積層技術分科会を、株式会社ヒラノテクシード様の御協力をいただき、同社本社工場にて開催することとなりました。

今回は「塗布に関する凝集制御・表面制御」をテーマといたしまして、株式会社ヒラノテクシード様の施設見学と関連技術のご講演をいただく予定です。

皆様御多用の折とは存じますが、お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますよう、お願いを申し上げます。

日　時　：　2月15日(金)　13:00　～　17:20

場　所　：　株式会社ヒラノテクシード　本社工場（奈良県北葛城郡河合町川合 101 番地の 1）

（最寄り駅：JR 法隆寺駅）

12:40 発　JR 法隆寺駅南口ロータリーより送迎バスを運行します。）

※御注意事項

・本分科会に関する駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

・運営状況等により、時間が多少前後する場合がございます。

・施設内は禁煙です。

・同業他社の方は参加をお断りする場合がございます、予めご了承ください。

プログラム(予定)　：

12:40　～　　受付

13:00　～　13:10　開会挨拶　　一般社団法人日本粉体工業技術協会　会長　山田　幸良

13:10　～　13:20　分科会事務局から連絡

13:20　～　13:40　(株)ヒラノテクシード会社紹介（技術紹介等）

13:40　～　14:40　工場見学

14:40　～　15:00　休憩

15:00　～　15:20　粒子積層技術分科会のご紹介　　粒子積層技術分科会　　コーディネータ　山村　方人

15:20　～　16:10　講演①　「ドライプロセスによるナノ粒子積層技術の実現に向けて」

金沢大学教授　瀬戸　章文 様

16:10 ～ 17:00　講演②　「車載用電池電極成膜技術の革新
−濃厚スラリーと湿潤粉体の特性解析とその制御−」
株式会社豊田中央研究所 スラリー特任研究室　室長　中村　浩 様

17:00 ～ 17:10　総合討論

17:10 ～ 17:20　閉会挨拶　粒子積層技術分科会 代表幹事　中尾　修也

終了後　17:40 発　最寄り駅の JR 法隆寺駅まで送迎バスを運行します。

定　員　：　30名（定員に達し次第締め切らせていただきます）

参加費　：　日本粉体工業技術協会会員　5,000円　　非会員　7,000円
（消費税含む、当日、会場受付にて集金致します。おつりの無いようにご準備ください。）

申込方法　：　参加者氏名、所属、役職、連絡先（住所、TEL、E-mail）、会員種別を明記のうえ、下記宛先にE-mailにてお申込みください。

【粒子積層技術分科会】
㈱日清製粉グループ本社　技術本部　生産技術研究所　中村圭太郎
E-mail：nakamura.keitaro@nisshin.com

申込締め切り　：　2/8（金）（必着）
※定員に達し次第締め切らせていただきます。